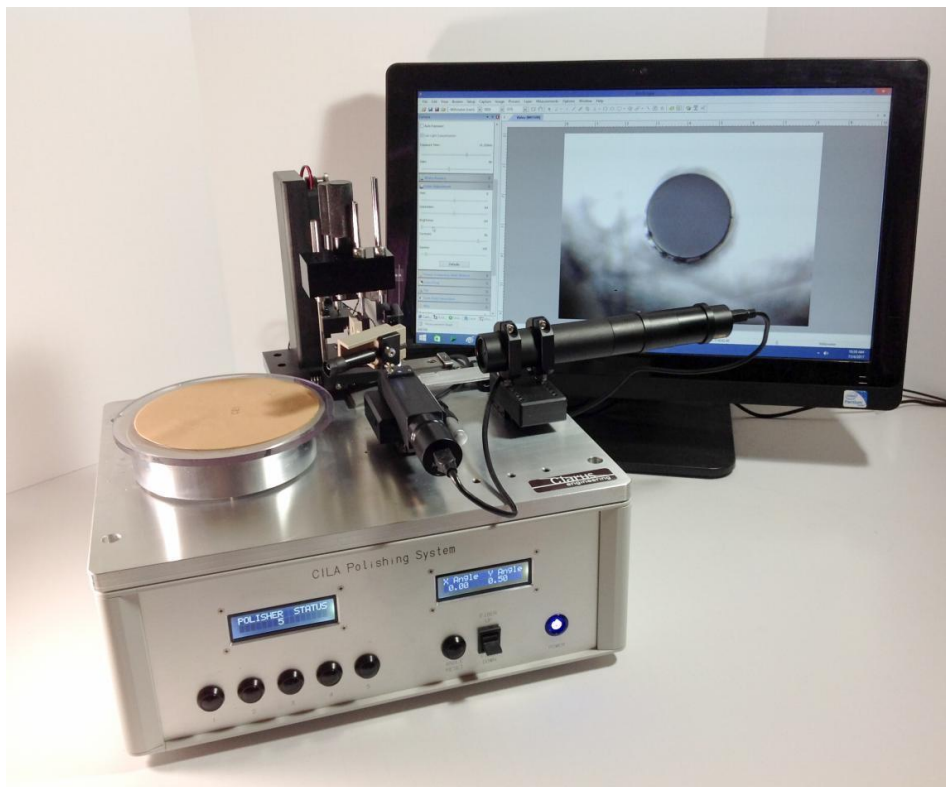


光缆组件抛光/连接器抛光和检测系统



产品总览

Optical Waveguide Polishing and Inspection Cila 2.0 光学波导，光纤阵列 V 型槽抛光和检测系统可以抛光和检测多种类型的光波导、多光纤阵列 V 型槽，以及需要共面、平面、倾斜或多面端面的类似组件。该系统配备了一个剖面图，高分辨率摄像机，允许用户监控抛光过程，进行余量去除和角度验证。具有精确定位能力的明视场检测系统，能够对设备抛光端面进行质量检测。

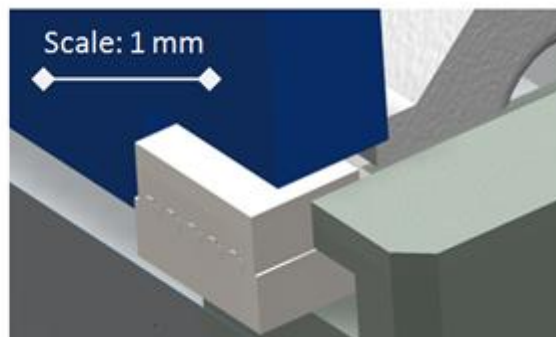
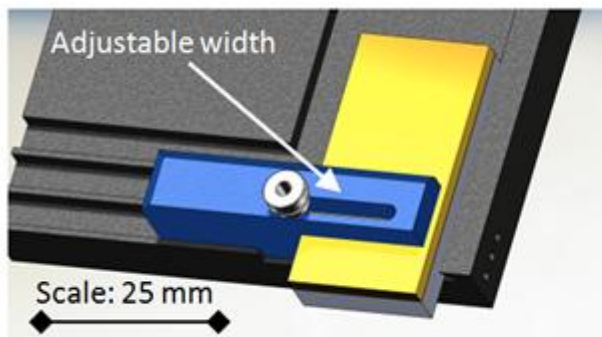
产品特点

缺陷和无断裂零件浇注，精确到 ± 0.01 度、钛/聚醚醚酮混合嵌件夹具，用于提高亚微型零件的耐用性、用于较大波导和阵列的可调宽度夹具、抛光角度验证和长度测量的计量选项

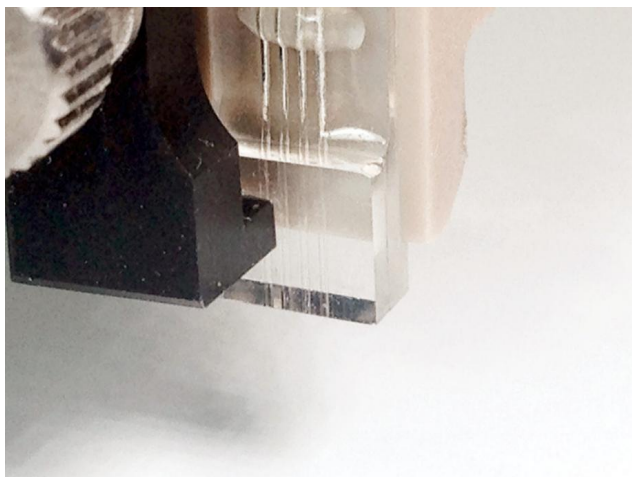
产品型号

waveguide-polishing

产品配置



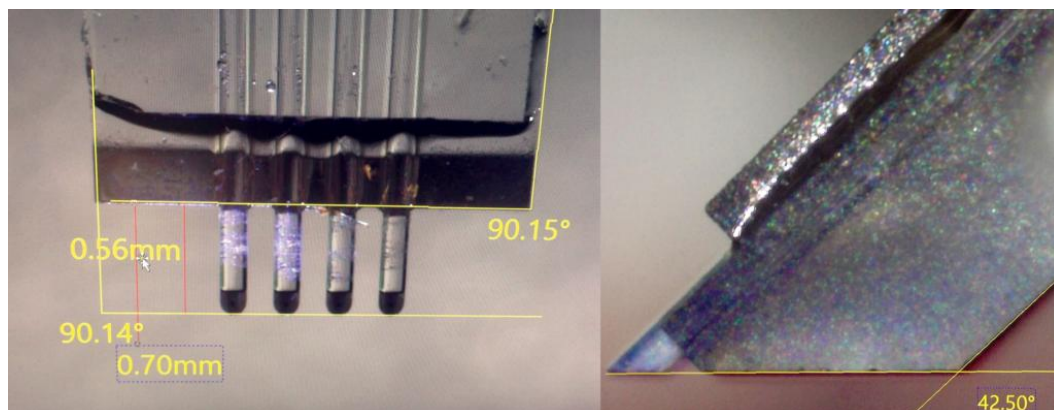
左:适用于较大波导和阵列的可调宽度夹具 右:适用于超小型阵列的精密夹具



玻璃、硅和类似材料的无切屑精确获取



抛光/寄生角和长度测量



在线端面检查、抛光/寄生角和长度测量

